Technical Paper 技術論文



リソグラフィ用薬液の ポイントオブユース及び 材料製造におけるメタル除去

日本ポール株式会社 応用技術研究所 梅田 徹

本稿は、Umeda, T., et. al, "Metal reduction at point of use filtration," Proc. SPIE 9779, 97791R (2016)., Umeda, T., et. al, "Metal reduction at bulk chemical filtration," Proc. SPIE 10146, 1014629 (2017).を元に再編成したものである

..... 1.はじめに

半導体製造において1Xnmパターン世代に進むにあたり、リソグ ラフィ用薬液に対するメタル削減への要求が厳しくなっている。 これはメタルが半導体デバイスの性能低下や、欠陥を引き起こす ためである[1.2]。多くのリソグラフィ向け薬液は十分にメタル濃度 が低減され供給されているが¹³¹、薬液は供給システムからシリコ ンウェハの流路中にある金属性の部材により汚染される可能性も ある。

イオン交換フィルターは半導体プロセス薬液のメタル除去に一般 的に用いられている。このようなフィルターは強酸性イオン交換 基を使用しており、除去率、交換容量共に優れている。しかしな がら、イオン交換基は化学増幅型レジスト(CAR)中のクエンチ ャーやオニウム塩(イオン性光酸発生剤)のようなイオン性添加 剤も吸着する傾向がある。このため、イオン交換フィルターはト ラックにおけるシリコンウェハのスピンコート直前のろ過である ポイントオブユース(POU)には適さないと言える。

本検討では、まずPOU向けのろ過条件において、イオン交換フィ ルターではなく、ナイロン6,6及び高密度ポリエチレン(HDPE) 膜フィルターによるメタル除去効果について試験溶媒の極性を振 って検討した。

さらに、ナイロン6,6膜によるメタル除去のメカニズムについて も検討した。親水性相互作用クロマトグラフィ(HILIC)では本 検討と同じように、有機溶媒中の吸着を利用している。既存の HLICにおける理論では、親水性物質の吸着は疎水性溶媒と一部 吸着材に固定された水層との間における水層への分配により起こ り、直接吸着材へ捕捉されているわけではないとされている。 アルパートはこれを、濃度を振った水と有機溶媒の混合液中にお ける極性物質に対するHILICによる吸着特性として検討し、有機 溶媒の濃度が高い場合に荷電型(カチオン交換)吸着材及び非荷 電型の親水性吸着材とも正または負に荷電したアミノ酸の吸着効 率が高くなるといった結果により立証している。本検討では、 同様の実験をナイロン6.6及びイオン交換膜を吸着材、メタルを 吸着質として実施し、同様のメカニズムが適用できるか検討した。

一方、材料製造におけるろ過においては一般的にPOUよりも単位 面積当たりの流速は早い。これはメタルの除去効率に悪影響があ る可能性がある。このため、メタル除去性能の流速依存性を検討 した。また、より現実に近いデータとして、未ろ過、ろ過後の有 機溶媒を塗布した300mm φシリコンウェハ上のメタル量の測定 も実施した。

2. 実験

6

..... 2.1. リソグラフィ用溶媒中のメタル除去

初めに、分析用メタル標準液 (SPEX XSTC-622B) を各メ タルが1ppbとなるように試験液に添加し、チャレンジ液とし た。図1に示すろ過試験スタンドを使用し、1次圧調整による 定流量ろ過を、POUにおける典型的な流量である0.5mL・ sec.¹ (0.02mL・min.・cm²) で行った。その後、ICP-MS (Agilent 7700s)を使用して、チャレンジ液とろ液のメタル 濃度を定量した。試験フィルターはろ過精度5nmのナイロン 6,6膜及びろ過精度2nmのHDPE膜を使用したポール "フォト クリーンEZD-3X"フィルターとした。試験液はプロピレング リコールモノメチルエーテル(PGME)とプロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート(PGMEA)の70:30の混合 溶媒及びシクロヘキサノンを使用した。



図1:メタルチャレンジ試験スタンド



2.2. メカニズム検討

メカニズム検討においても上記と同様のろ過方法を用いた。図1 に示したろ過試験スタンドを使用し、ろ過精度5nmのナイロン 6,6膜及び強酸性カチオン交換膜フィルターについて溶媒の疎水 性に対するメタル除去効率の依存性を検討した。溶媒の疎水性は 溶媒と水の混合液及び複数種の有機溶媒を使用することで変化さ せた。具体的にはPGMEの濃度を0,25,50,75,100%と振っ たPGME/水の混合液、70:30のPGMEとPGMEAの混合液、 100%シクロヘキサノン及び100%酢酸n-ブチルを使用した。単 位面積当たりのろ過流速は0.03-0.04mL・min.・cm²とした。

2.3. リソグラフィ用溶媒中のメタル除去流速依存性

ナイロン6,6膜フィルターについて2.2と同様の実験を流速を変 化させて実施した。流速はPOU(低流量側)と材料製造(高流 量側)の両方の条件を含むよう0.04から0.74 mL・min.・cm⁻² と変化させた。

2.4. 未ろ過及びろ過後のメタル添加溶媒を塗布した シリコンウェハ上のメタル量

ろ過、ウェハ処理及びTRXF分析は東京応化工業(TOK)殿によ り行われた。事前試験として、TOK製の電子工業用溶媒をその ままウェハに塗布し、ウェハ上のメタルを測定したところ、検出 されたメタルはなかった。このため、故意にメタルイオンを有機 溶媒に添加することとした。分析用メタル標準液(SPEX XSTC-622B)を試験液に添加し、チャレンジ液とした。図2に 示す試験スタンドを使用し、ある試験流速となるよう事前に調整 した圧力でろ過を行った。その後、図3に示すように未ろ過液及 びろ過液を300mm

のシリコンウェハに塗布し、乾燥させた。

シリコンウェハ上のFeの量を全反射蛍光X線分析(TRXF, TREX632II)により測定した。

試験液は70:30のPGMEとPGMEAの混合液及びシクロヘキサノ ンを使用した。チャレンジ液のメタル濃度は10ppbとした。ろ過 精度5nmのナイロン膜及びろ過精度2nmのHDPE膜を使用した ポール・フォトクリーンDDFフィルターとした。単位膜面積当たりの 試験流量は0.1,0.3及び0.5mL・min.¹・cm²とした。TRXF測定 ではウェハ上の10mmøのスポットを49箇所測定した。



図2:メタルチャレンジ試験スタンド



図3:TRXF(TREX 632III)によるシリコンウェハ上のメタル測定

結果及び考察

3.1. リソグラフィ用溶媒中のメタル除去

PGMEとPGMEAの70:30混合液における結果を図4に、シク ロヘキサノンにおける結果を図5に示す。どちらの溶媒におい てもナイロン6,6膜によるろ過はろ過精度は粗いにも関わらず HDPE膜よりも効果的にメタルが除去されることがわかった。



図4:ろ過によるPGME:PGMEAの70:30混合液中のメタル除去率

-1, -2はそれぞれろ過量100-200, 200-300 mL。結果が0%であった場合は データがないことと区別するため1%として示した。



図5: ろ過によるシクロヘキサノン中のメタル除去率

-1, -2はそれぞれろ過量100-200, 200-300 mL。結果が0%であった場合は データがないことと区別するため1%として示した。



7

Technical Paper 技術論文



3.2. ナイロン6,6膜及びイオン交換フィルターによる メタル除去のメカニズム

図6に溶媒の疎水性(LogP)に対するメタル除去率を示す。 ナイロン6,6膜フィルターでは(図6右)、カチオン(Na⁺, Mg²⁺及びAl³⁺)及びアニオン(WO4²)は有機溶媒のない状態 (Log=-1.38)では捕捉されなかった。荷電によらずイオン の捕捉は溶液の疎水性が増加すると顕著に増加した。これは、 図7に示すようにカチオン、アニオンがともにナイロン6,6膜 の極性基(CONH結合及び末端基の-NH², -COOH)のまわり に生成した薄い水の層に分配したことを示している。

これはイオン交換膜フィルター(図6左)でも同様であるが、 こちらの場合さらにイオン交換の効果が追加されている。有 機溶媒がない状態でもカチオンはよく捕捉されている。有機 溶媒が少ない状態ではアニオンは捕捉されていないという結 果は、アニオンとイオン交換基の電気的反発があることを示 している。この電気的反発はイオン交換膜がナイロン膜より もすべてのLogPにおいてアニオンの除去率が低いことによっ ても示されている。



図6:溶媒のオクタノール-水分配係数(LogP)に対するメタル除去率

横軸1: PGME-DI water混合液; PGME 0, 25, 50, 75及び100%, 2: PGME:PGMEA の70:30混合液, 3: シクロヘキサノン, 4: 酢酸n-ブチル。 混合液のLogPは各構成液の 質量分率より算出した。 金属イオンの形態は添加した金属標準液の材料の状態から推 定した。左: カチオン交換フィルター, 右: ろ週精度5nmナイロン膜フィルター。



図7:親水性吸着材 (ここではナイロン6,6膜) によるメタルイオン 吸着の機構。HILICにおけるメカニズム[5]を元に作成

この結果は、本質的にアルパートの結果を再現していて、 HILICにおいて提唱されているメカニズムがナイロン6,6膜及 びイオン交換膜による有機溶媒中のメタル除去にも適用でき ることを示していると考えられる。

3.3. リソグラフィ用溶媒中のメタル除去流速依存性

3.3.1 PGMEとPGMEAの70:30混合液

図8に示すようにメタルの種類によっては流量をPOUの領域 から材料製造の領域に増加させるのに伴い除去率が低下した。 具体的にはLi, Co, Fe, Cr及びNiの材料製造ろ過条件時の除去 率がPOUろ過条件と比較し低下した。Mg, Ca及びMnは流速 によらず高い除去率のままだった。Na及びKはほとんど除去 されなかった。

結果より、単位膜面積当たりの流速はPGMEとPGMEAの 70:30混合液中において、ある種のメタル不純物除去を左右 する要因であると言える。除去効率を上げるために現行の条 件よりも流速を低下させることや、フィルター数、長さの増 加、厚膜のフィルターを用いるといったことが推奨される。





図8:ろ過精度5nmのナイロン6,6膜フィルターによるPGMEと PGMEAの70:30混合液中のメタル除去効果、単位面積当たり 流速依存性

a.: Li, Na, Mg, K及びCa, b: Mn, Fe, Co, Cr及びNi. 試験はそれぞれ2回 行い平均をプロットした。



3.3.2 シクロヘキサノン

図9に示すようにPGME:PGMEA混合液と同様に、シクロヘキ サノン中でもメタルの種類による流量依存性が見られた。具体 的にはCa及びNaの材料製造ろ過条件時の除去率がPOUろ過 条件と比較し低下した。Li, Mg, Mn, Co及びCrは流速によら ず高い除去率のままだった。Kの除去率は40%程度で流速依 存性は見られなかった。

全体的にシクロヘキサノン中におけるメタルの除去率はPGMEと PGMEAの70:30混合液中と比較して高かった。この傾向は、 3.2で示した親水性吸着材によるメタル除去のモデルに当てはま ると言える。



図9:ろ過精度5nmのナイロン6,6膜フィルターによるシクロヘキサノン中のメタル除去効果、単位面積当たり流速依存性

a.: Li, Na, Mg, K及びCa, b: Mn, Fe, Co, Cr及びNi. 試験はそれぞれ2回行い平均をプロットした。

3.4. 未ろ過及びろ過後のメタル添加溶媒を塗布した シリコンウェハ上のメタル量

3.4.1 PGMEとPGMEAの70:30混合液

フィルターによる有機溶媒中のメタル除去効果をシリコンウ ェハ上で評価した。図10に示すように未ろ過のFe添加PGME とPGMEAの70:30混合液をウェハに塗布した場合のウェハ 上の単位面積当たりFe量は約30×10^eatom・cm²であった。 ろ過精度5nmのナイロン6.6膜フィルターろ過後液の場合は <1×10⁶atom・cm²へと低下した。ろ過精度2nmのHDPE 膜の場合はシリコンウェハ上のFeは低下しなかった。

図10に示したICP-MSによる評価において、Feは流速依存性が ほとんどなかったが、ウェハ上の結果においても同様であった。



Filtered, N66, 0.1 mL·min.-1·cm-2



Filtered, N66, 0.3mL·min.-1·cm-2



Unfiltered, 10ppb metal spiked solvent



Filtered, N66, 0.5mL·min.-1·cm-2

図10:ろ過及び未ろ過のPGMEとPGMEAの70:30混合液を塗布したシリコンウェハ上のFe量、ろ過流速依存性





9







50 TI 40 (E10 30 atom. 20 cm 100 4 150

Filtered, HDPE, 0.1mL·min.-1·cm-2

Filtered, HDPE, 0.3mL·min.-1·cm-2

Filtered, HDPE, 0.5mL·min.-1·cm-2

図10:ろ過及び未ろ過のPGMEとPGMEAの70:30混合液を塗布したシリコンウェハ上のFe量、ろ過流速依存性

3.4.2 シクロヘキサノン

図11に示すように、未ろ過のFe添加シクロヘキサノンをウェハ に塗布した場合のウェハ上の単位面積当たりFe量は約30× 10⁶atom・cm²であった。ろ過精度5nmのナイロン6,6膜フ ィルターろ過後液の場合は<1×10⁶atom・cm²へと低下した。 ろ過精度2nmのHDPE膜の場合はシリコンウェハ上のFeは低下 しなかった。

PGMEとPGMEAの70:30混合液の場合と同様に、ICP-MSの結 果においてシクロヘキサノン中でもFeの除去率の流速依存性は ほとんどなく、シリコンウェハ上の評価においても同様であった。



Filtered, N66, 0.1mL·min.-1·cm-2



Filtered, HDPE, 0.1mL·min.-1·cm-2

50 TI 40 (E10 30 atom/ 20 cm 10

Filtered, N66, 0.3mL·min.-1·cm-2



Filtered, HDPE, 0.5mL·min.-1·cm-2





Filtered, N66, 0.5mL·min.-1·cm-2



Filtered, HDPE, 0.3mL·min.-1·cm-2



Technical Paper 技術論文

4. 結論

PGMEとPGMEAの70:30混合液及びシクロヘキサノンにお いて、ナイロン6.6膜によるろ過はHDPE膜と比較してろ過精 度によらず、顕著なメタル低減効果があることがわかった。

メタル除去のメカニズムとしては、HILICと同様にメタルが吸 着材表面に生成した水層へ分配するモデルが当てはまること が、メタル除去率の溶媒疎水性依存性結果より示された。

また、単位面積当たりの流速はナイロン6,6膜フィルターを使 用した有機溶媒中のメタル除去における重要な要因であるこ と及び、材料製造時のろ過において除去率の向上の可能性が あることが示された。流速依存性はより親水性の溶媒におい て顕著であった。

いて、ナイロン6.6膜ろ過によるメタル低減効果が示された。

以上の結果より、ナイロン6.6膜によるろ過が1Xnm世代のパ ターン製造に向けたリソグラフィプロセス用溶媒のメタル除 去に推奨できると言える。

謝辞

未ろ過及びろ過後のメタル添加溶媒を塗布したシリコンウェ ハ上のメタル量測定試験を実施いただき、また助言をいただ きました、東京応化工業株式会社、中田明彦様、齋藤弘樹様 に感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Kimura, Y., Hattori, N. and Mashiko, Y., "Influence of Very-small-quantity Metal Contamination(Ca.Mo.Zn) on Device Yield," Proc. ISSM 2002, pp.57-60 (2002).
- [2] Hagiwara, T., et al, "Study on Cone-defects during the Pattern Fabrication Process with Silicon Nitride," Journal of photopolymer science and technology 28(1), pp.17-24 (2015).
- Johokiko (Ed), Optimum selection and effectiveness improvement of filtration process, Johokiko, pp.456-464 (2010).
- [3] Capitanio, D., Mizuno, Y., and Leeca, J., "Metal Ion Removal from Photoresist Solvents," Proc. SPIE 3678 (1999).
- [4] Buszewski, B. and Noga, S., "Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)-a powerful separation technique," Anal. Bioanal. Chem., 402, 231-247 (2012).
- [5] Alpert, J., A., "Hydrophilic-interaction chromatography for the separation of peptides, nucleic acids and other polar compounds," J. Chromatogr., 499, 177-196 (1990).

■●お問い合わせ

「詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】 TEL.03-6901-5700





11